

## 金属顕微鏡



金属顕微鏡  
オリンパス(株)  
GX-51F



平成24年度導入 (財) J K A 補助事業

### 【主な用途・仕様】

研磨、腐食した金属材料及び製品のミクロ組織を観察する装置。

- ・倍率 : 50、100、200、500、1,000 倍
- ・出力 : フォトプリンター
- ・画像処理 (拡張焦点、貼り合わせ) 及び計測 (2点間距離、周囲長、面積など)
- ・JIS 及び ASTM 規格に基づく鑄鉄解析及び結晶粒度解析 (切断法、計数法)

【担当部署】 庄内試験場 機電技術部

【設備使用の項目・使用料】 光学顕微鏡

【受託試験の項目・手数料】 顕微鏡写真、マクロ写真